

基底: 硅

生长方法: CZ

镀膜: 未镀膜

编码	直径 (mm)	直径公差 (mm)	厚度 (mm)	厚度公差 (mm)	材料等级	光洁度	N(Δ N) /PV	平行度 (arcmin)	崩边 (mm)	倒边 (mm)	通光口 径(%)
PSi01C009	13	+0.0/-0.1	2	\pm 0.1	MONO-N	60-40	5(3)	3	0.35	0.35	95
PSi01D002	20	+0.0/-0.1	2	\pm 0.1	MONO-N	60-40	5(3)	3	0.35	0.35	95
PSi01E018	25	+0.0/-0.1	2	\pm 0.1	MONO-N	60-40	5(3)	3	0.35	0.35	95
PSi01E018	50	+0.0/-0.1	3	\pm 0.1	MONO-N	60-40	5(3)	3	0.35	0.35	95